

34. **Téma: Příprava nanokrystalů v  $\text{SiO}_2$  iontovou implantací a žháním**

- **Typ práce:** BP s možností pokračování
- **Zadávající:** Prof. Ing. J. Král, CSc., Doc.Ing. Fojtík, CSc., KFE
- **Abstrakt:** využití iontové implantace, žhání a měření optických vlastností.
- **Student:**